

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2649695

Способ очистки подложек из ситалла в струе высокочастотной плазмы пониженного давления

Патентообладатель: *Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" (RU)*

Авторы: *Азарова Валентина Васильевна (RU), Галеев Вадим Альбертович (RU), Гафаров Илдар Гарифович (RU), Голяев Юрий Дмитриевич (RU), Голяева Анастасия Юрьевна (RU), Товстопянт Александр Владимирович (RU), Фокин Виталий Владимирович (RU)*

Заявка № 2017121706

Приоритет изобретения 21 июня 2017 г.

Дата государственной регистрации в
Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 04 апреля 2018 г.

Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 21 июня 2037 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

 Г.П. Ивлиев

